半导体材料与物理

4. 输运现象

中国科学技术大学微电子学院 吕頔

输运 (transport)

- 输运的定义
 - 载流子的定向运动行为
 - 指载流子产生电流的现象
 - 常见情况是在受到外场(电磁场)作用下产生的运动
- 本章讨论在如下情况下的输运
 - 弱场
 - 热平衡下(定温)、固定掺杂浓度(半导体各处掺杂相同)

课程内容

- •研究主体: 半导体中的电子
- 第一部分: 晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
- 第四部分: 载流子输运
 - 研究半导体中载流子在外场下的运动; 电阻率
- 第五部分: 非平衡载流子

第四章: 大纲

- 输运、迁移率、散射的概念
 - 载流子的运动 (复习第二章)
- 散射机制
 - 杂质散射
 - 晶格振动散射 (声子散射)
- 电阻率、迁移率、散射的关系
- 能带图
- 测量迁移率和电阻率的实验方法

欧姆定律

- 宏观电性质
 - 欧姆定律是在前述条件下弱场输运的基本规律
 - 欧姆定律的积分形式: V=IR
 - 欧姆定律的微分形式: $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$

电流密度 电导率
$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}^{\mathbf{k}}$$
 电场

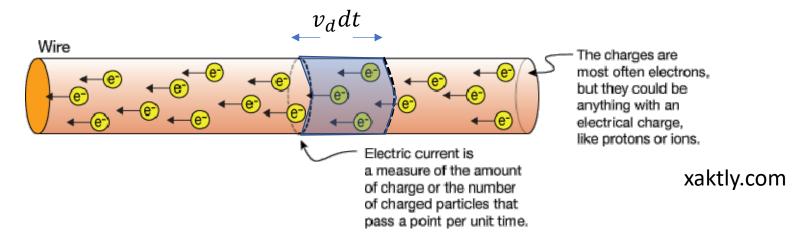
和欧姆定律的积分形式 IR = V 的关系为:

$$I = jA$$
 $R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\sigma A}$ $V = El$

A为截面积, ρ 为电阻率= $1/\sigma$,I为长度

电流密度和漂移速度

截面积为A,载流子浓度为n的半导体



dt时间内,有n乘以体积(A乘以v_ddt)的电子流过截面,总电荷再乘以电子电量

因此
$$Idt = nqAv_ddt$$

<u>电流密度</u>(单位截面上的电流) $j = nqv_d$

其中 v_d 为电子的平均速度,又称为漂移(drift)速度

迁移率(mobility)

- 要满足欧姆定律 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$,需要<u>载流子漂移速度和</u> 电场成正比
 - $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \mathbf{n} \mathbf{j} = nq \mathbf{v_d}$ 可推得
- 比例系数称为迁移率 μ ,即 $v_d = \mu E$
 - 注: 对于各向异性的半导体,此式为 $v_d = \mu \cdot E$,其中迁移率是一个矩阵;相应地,欧姆定律也为 $j = \sigma \cdot E$,其中电导率也是一个矩阵
- 这就是载流子在外场下的运动($v_d = \mu E$)和电阻率(电导率)的关系
 - $\sigma = nq\mu$

半导体的迁移率和欧姆定律

材 料	电子迁移率 [cm²/(V·s)]	空穴迁移率 [cm²/(V·s)]
锗	3800	1800
硅	1450	500
砷化镓	8000	400

表 4-1 300K 时较纯样品的迁移率

欧姆定律 $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ 也可写作 $\mathbf{j} = nq\mu \mathbf{E}$

由于半导体有电子和空穴载流, 考虑所有贡献, 半导体的欧姆定律为

$$\mathbf{j} = -ne\mu_n \mathbf{E} + pe\mu_p \mathbf{E}$$

电导率 $\sigma = -ne\mu_n + pe\mu_p$

其中, 电子空穴浓度差别太大(通常迁移率差不太多) 时, 少子那项可以忽略, 因此主要是多子载流

例题: 计算电阻率

• 300 K时, p型硅(掺杂浓度10¹⁶ cm⁻³) 的迁移率 为500 cm²/Vs。求电阻率。

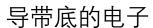
 $\sigma = nq\mu$

答案: 1.25 Ohm.cm

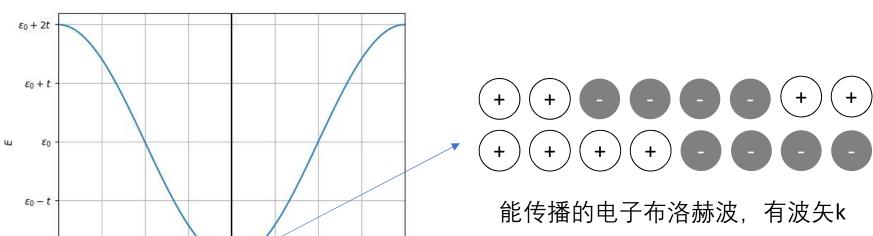
问题的引入

- 宏观电性质
 - 欧姆定律的微分形式: $\mathbf{j} = \sigma \cdot \mathbf{E}$
 - 电导率 $\sigma = nq\mu$
 - 迁移率 $v_d = \mu \cdot E$
- 微观电性质
 - 载流子的运动方程: $\mathbf{F} = q\mathbf{E} = m^* \cdot \mathbf{a}$ 列向量 矩阵 列向量
- 两者是统一的吗?
 - 需要推导

载流子在半导体中的存在形式



紧束缚模型中波函数



导带

$$E = E_C + (\mathbf{k} - \mathbf{k}_C) \cdot \frac{\hbar^2}{2} m^{*-1} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{k}_C) \qquad v = \frac{d\omega}{d\mathbf{k}} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{d\mathbf{k}} = m^{*-1} \cdot \hbar (\mathbf{k} - \mathbf{k}_C)$$

群速度

 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$

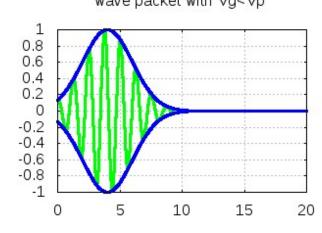
$$\boldsymbol{v} = \frac{d\omega}{d\boldsymbol{k}} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{d\boldsymbol{k}} = m^{*-1} \cdot \hbar(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}_C)$$

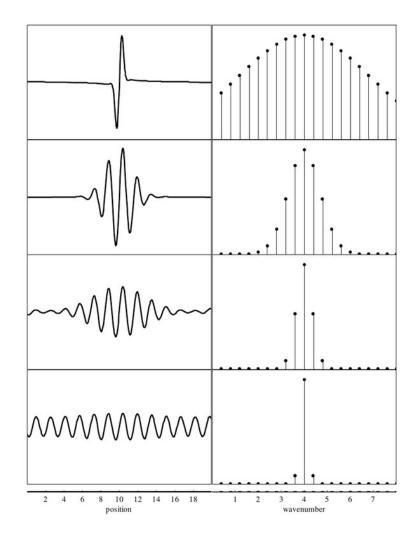
加电场时, 电子波矢量随时间改变, 进而影响其(群)速度

$$\mathbf{F} = \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = m^* \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

载流子在半导体中的局域化

- 由于归一化条件,电子波函数会混合相邻波矢的成分,使得存在于晶体所有位置的理想平面波变成局域化的波包("质包")
- 此时,电子可以有类似经典的(平均)位置、速度、加速度 wave packet with Vg<Vp





载流子在半导体中的运动规律

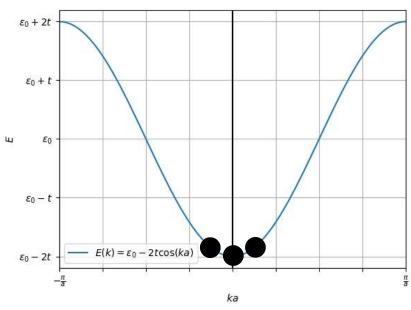
- 电子的局域化:半导体物理中,电子大多数情况下仍然可以作为质"包"考虑(准经典近似)
- 但是,F=ma 不成立;而应该是

$$\mathbf{F} = \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = m^* \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m^* \cdot \mathbf{a}$$

- 有效质量m*和能带结构有关,可大可小,可正可负
 - 在能带顶附近,施加力会使电子向反方向加速,表现 为对应的空穴向正方向加速

电子的集体运动行为

能带中的电子



电子 (群) 速度

$$v = \frac{d\omega}{d\mathbf{k}} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{d\mathbf{k}} = m^{*-1} \cdot \hbar(\mathbf{k} - \mathbf{k}_C)$$

由于能带对于-k和k对称,因此所有电子的平均速度为零

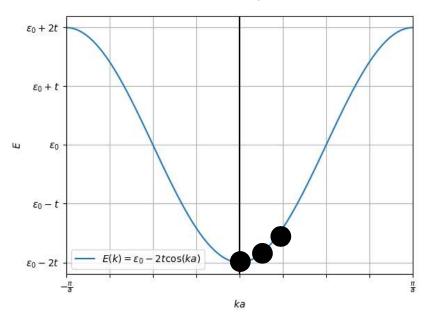
平均速度也就是漂移速度, $v_d = 0$

漂移速度(drift velocity)

- 载流子的漂移
 - <u>漂移速度v_d定义为电子在外场作用下的平均速度</u>
- 漂移速度不是群速度
 - 漂移速度是大量电子群速度的平均值
- 漂移速度反映了电流的大小
 - 不加外场时的平衡态, 漂移速度为零

能带边缘电子的集体运动行为

能带中的电子



在能带边缘,电子的有效质量m*相同,因此,施加外力F后,经过时间Δt, 每个电子得到额外的速度

$$\Delta \boldsymbol{v} = m^{*-1} \cdot \boldsymbol{F} \Delta t$$
 $\boldsymbol{F} = m^* \cdot \frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$

即漂移速度 $\boldsymbol{v}_d = m^{*-1} \cdot \boldsymbol{F} \Delta t$

微观输运机制和宏观现象矛盾

在能带边缘,电子的有效质量m*相同,因此,施加外力F后,经过时间Δt,电子得到漂移速度

$$oldsymbol{v}_d = m^{*-1} \cdot oldsymbol{F} \Delta t$$
又有 $oldsymbol{j} = nq oldsymbol{v_d}$

如果外力仅为电场力, $\mathbf{j} = nqm^{*-1} \cdot q\mathbf{E}\Delta t$ 电流随时间增大。

然而,实验显示,当E较小时,j和E成正比,和时间无关(服从欧姆定律):

$$\mathbf{j} = \mathbf{\sigma} \cdot \mathbf{E}$$

因此,电子必然还受到其它的作用(力)

例题: 阻尼运动

• 半导体中的载流子受电场力qE和阻尼力-fv,满足 $qE - fv = m^*a$ 。求证此时欧姆定律成立。注意,此处v为漂移速度 v_d ,a为漂移加速度。

 $j = nq v_d$

例题: 阻尼运动

• 半导体中的载流子受电场力qE和阻尼力-fv,满足 $qE - fv = m^*a$ 。求证此时欧姆定律成立。注意,此处v为漂移速度 v_d ,a为漂移加速度。

半导体中载流子在电场力作用下, 先加速, 后饱和(匀速)

$$q\mathbf{E} - f\mathbf{v} = m^* \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{m^*}{f} \frac{d(q\mathbf{E} - f\mathbf{v})}{dt}$$
 积分解得 $\mathbf{v} = \frac{q\mathbf{E}}{f} (1 - e^{-\frac{ft}{m^*}})$ 饱和时满足 $\mathbf{v_d} = \frac{q}{f}\mathbf{E}$ $\mathbf{j} = nq\mathbf{v_d} = nq\frac{q}{f}\mathbf{E} = \sigma\mathbf{E}$ 满足欧姆定律

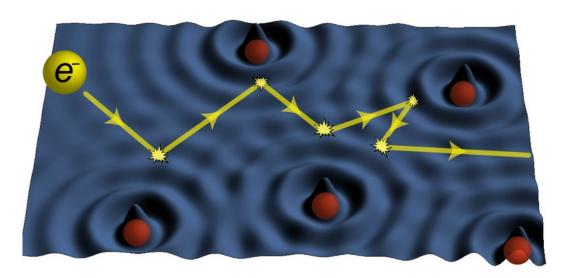
说明: 载流子很有可能还受一个阻力

阻碍电子运动的力在哪里?

- 能带理论中,并没有阻碍电子运动的力
- 但能带理论做了如下近似:
 - 单电子近似: 电子的运动可看作是相互独立的
 - 周期势近似: 电子在一个具有晶格周期性的等效势场中运动
- 电子-电子作用会对运动造成阻碍吗?
 - 在半导体中效果不会太强
- 真实的势场是周期势吗?
 - 掺杂? 缺陷? 晶格振动?

散射 (scattering)

•由于晶格的不完美,破坏了周期势场,而对电子运动产生的阻碍



H.-Y. Xie et al., Phys. Rev. B 91, 024203 (2014).

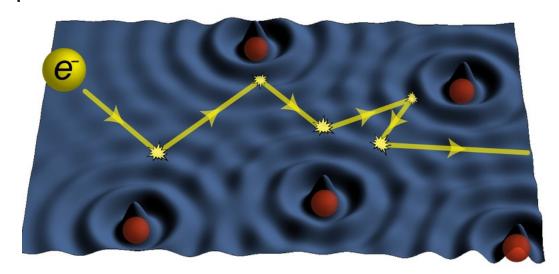
•效果上,使电子"减速",最终使得j和E成正比

载流子的散射

- 散射的起因: 周期势场被破坏; 附加势场改变载流子运动状态
 - 理想晶格不起散射作用
- 散射的结果:
 - 无外场时,散射使得载流子无规运动,但不改变平均速度(漂移速度), $v_d=0$
 - 有外场时,漂移速度不会随时间无限增加,而是使得其与电场强度成正比, $v_d = \mu E$
 - 迁移率反映了散射作用的强弱: 迁移率越低(载流子越不喜欢动), 散射越强; 反之亦然

散射的一般性质

• 散射概率(密度) P: 单位时间内一个载流子受到散射的平均次数



H.-Y. Xie et al., Phys. Rev. B 91, 024203 (2014).

• 平均自由时间τ=1/P: 载流子在相邻两次散射之间自由运动的平均时间

被散射电子数

电子数为N,单位时间被散射概率为P

经过dt时间,电子被散射概率为Pdt

还剩下的电子数N+dN=N(1-Pdt)

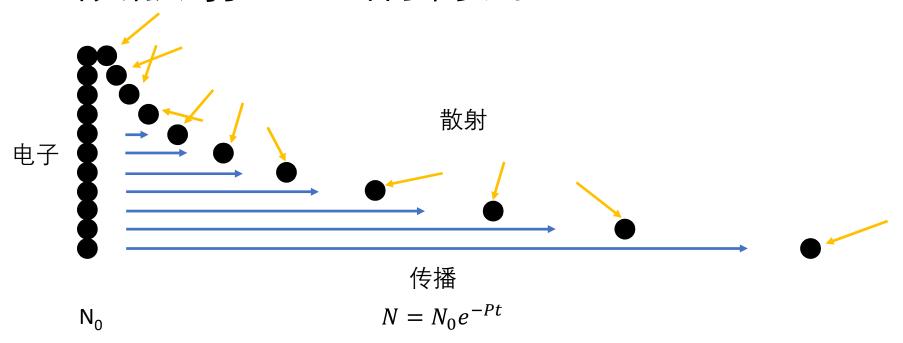
$$\frac{dN}{N} = -Pdt$$

$$N = N_0 e^{-P}$$

其中N₀为t=0时的电子数

在t到t+dt时间,电子剩余的比例为 e^{-Pt} ,被散射概率为 $Pe^{-Pt}dt$

被散射电子的行为



- 在t~t+dt被散射概率为 $Pe^{-Pt}dt$,被散射时间的数学期望为 $\int_0^\infty tPe^{-Pt}dt=1/P$
- 平均而言,电子经过平均自由时间τ=1/P被散射

被散射电子速度和迁移率

只考虑电场力作用, 电子的平均速度为

$$\boldsymbol{v_d} = m^{*-1} \cdot q\boldsymbol{E}t$$

但经过时间t后被散射,因此,电子总的对时间的平均速度为

$$\boldsymbol{v_d} = \int_0^\infty m^{*-1} \cdot q\boldsymbol{E}tPe^{-Pt}dt = \frac{m^{*-1} \cdot q\boldsymbol{E}}{P} = m^{*-1} \cdot q\boldsymbol{E}\tau$$

又知
$$v_d = \mu \cdot E$$

因此,迁移率 $\mu = q\tau m^{*-1}$

其中
$$\mu_n = e\tau_n m_n^{*-1} \quad \mu_p = e\tau_p m_p^{*-1}$$

这部分推导可见书中4.3

注意,迁移率通常取正值;如有方向问题,可加正负号

散射的一般性质

- 散射概率(密度) P: 单位时间内一个载流子受到散射的平均次数
 - 平均自由时间τ=1/P: 载流子在相邻两次散射之间自由运动的平均时间
 - 平均自由程λ=ν_ττ: 载流子在连续二次散射之间自由 运动的平均路程
 - 其中v_T为载流子的无规运动速率(平均的群速度速率)
- τ和λ的数量级
 - 载流子在Si中的平均自由程1 nm ~ 1 um,对应平均自由时间1 fs ~ 1 ps

例题: 平均自由时间

• 300 K时, p型硅(掺杂浓度10¹⁶ cm⁻³) 的迁移率 为500 cm²/Vs。空穴有效质量取0.50m。求平均 自由时间。

$$\mu_p = \frac{e\tau_p}{m_p^*}$$

答案:约140 fs